

# 化学工業日報

2009年(平成21年)

6月23日 火曜日

第21636号 (日刊、土・日・祝日除く)

## 化学プロセスの生産性向上へ

触媒技術の革新により  
化学プロセスの資源生産  
性向上を目指す産官学  
プロジェクトが今年度入タ  
ートする。NEDO(新  
エネルギー・産業技術総  
合開発機構)が09年度の  
「グリーン・サステナブ  
ルケミカル(GSC)」プロ  
セス基盤技術開発で、  
取り上げたもので、3課題  
のうち残る①触媒を用  
いた革新的なナフサ分解  
プロセス基盤技術開発②副  
生ガス高効率分離・精製  
プロセス基盤技術開発一  
についてこのほど、委託  
予定先が決定した。

GSCプロセス基盤技  
術開発は08年度に始動。  
省エネ化や容易なりサイ  
クルの実現などにより、  
産業競争力の強化や国際  
的な規制対応を先取りす  
る独創的・革新的な基盤  
技術の確立を目指してい  
ます。昨年度は、過酸化水  
素を使った酸化反応プロ  
セスやアクア触媒による  
水溶媒プロセスなどで3  
件の研究がスタート。今  
年度は石炭プロセスに照  
準を置いて、3課題が設  
定されていました。

ナフサ分解プロセスで  
は2件を採択。ゼオライ  
ト触媒を用いた高効率分  
解プロセスには、東京工  
業大学が取り組む。酸性  
ナフサ分解プロセスでは、  
ナフサを用いたナフ  
サ接触分解において、狭  
い細孔空間内でカルシウ  
ムイオンを交換することで、  
コーケ発生による触  
媒の劣化およびヒドリド  
移動によるパラフィン副  
生を抑制。エチレン、ブ  
ロピレンが高い選択性で  
生産可能とする。東工大  
大学院の理工学研究科化  
学専攻の小松隆之准教授  
がリーダーを務める。

学研究所の辰巳敬教授ら  
は評価を進める。一方、副生ガス分離・  
精製は、化学技術戦略推  
進機構、京都大学、自然  
科学研究機構・分子科学  
研究所が共同で研究に取  
り組む。CO<sub>2</sub>を含む副  
生ガスから有用成分と微  
量成分を高効率に分離で  
きる多孔性金属錯体(P  
CP)を開発することも  
検討し、基盤技術を確立  
する。京大大学院の理學  
研究科・化学専攻の北川  
宏教授がプロジェクトリ  
ーダーを務める。

## 触媒技術の革新力ギ

またエチレン・プロピ  
レンまたはアロピレン・  
ブテン・BTXの收率・  
選択性を高めた触媒の開  
発が参加する。シミュレ  
ーションでは、エネルギー  
消費や経済性の観点か  
ら評価を進める。

またエチレン・プロピ  
レン・三井化学、昭和電  
工、東洋エンジニアリン  
グが参加する。シミュレ  
ーションでは、エネルギー  
消費や経済性の観点か  
ら評価を進める。

このほか今年度のGSC  
プロセス基盤技術開発  
では、三菱化学なども参  
加した産学プロによる、  
蒸留に代わる膜分離技術  
開発も採択された。規則  
ミックスによりモジュ  
ルを実証するもので、こ  
れも化学プロセスのエネ  
ルギー消費の大削減を  
狙いとしている。

成分を連続的に回収・精  
製するプロセスを開発す  
る。また触媒能を付与し  
たPCC複合触媒を使  
い、CO<sub>2</sub>からシユウ酸  
を合成するモデル反応を